

 ×				APPROVED	CHECKED	<u>MATERIAL</u> 材料				—	<u>CHAMFER</u> 一般面取			—	 <u>QUANTITY</u> 個数	
 ×				T. A.	T. A.	<u>TREATMENT</u> 処理				—	<u>FINISHING</u> 仕上			—		
 ×						<u>TREATMENT CONTACT</u> 処理接点				—	<u>DECENTRATION</u> 偏芯			—		
 ×				DESIGNED	DRAWN	~~OVER 250 UP TO 1000 ±0.3 ±0.5 ±1.0 ±0.2~~				UNIT (mm)	<u>ANGLE</u> 角度	<u>METHOD</u> 図法	<u>REMARK</u> 適用（機種名）			
 × 1	rotation表記追加	19.03.03	T. F.			~~OVER 63 UP TO 250 ±0.2 ±0.3 ±0.6 ±0.15~~					—		V S - T C 1 - 1 1 0 C 0			
 × 1	φ 8 (+0.02/0) → φ 8.1 (±0.05)	18.08.09	S. S.			~~OVER 16 UP TO 63 ±0.1 ±0.2 ±0.4 ±0.1~~					SCALE	1 / 1	NAME	D R A W I N G / 外 観 図		
NO.×箇所	REVISION 訂正事項	DATE	NAME			T. A.	M. Y.	~~OVER 0 UP TO 16 ±0.05 ±0.1 ±0.2 ±0.1~~				DATE	11.05.10	DRAW NO.	0 D T C 0 4 1 4 A 3	
				<u>TOLERANCES</u> A B C S												